

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成23年度～平成25年度「H23-0159-0188」「フレキシブル・グリッド型光ノードシステムの研究開発」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
超高速液体クロマトグラフィー		1	10,290,000	10,290,000	2012/4/13	埼玉県北足立郡大字小室4472-1	使用可能
リターデーション測定装置		1	10,048,500	10,048,500	2013/4/12	埼玉県北足立郡大字小室4472-1	使用可能
質量分析装置	質量分析装置	1	16,338,000	16,338,000	2013/12/18	埼玉県北足立郡大字小室4472-1	使用可能

1. 規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2. 単価は、財産取得時の価格（税込）。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所を記載している。
4. 備考は、財産の状態（継続使用の可否・損傷の有無・特記事項）を記載している。
5. 内部に対する需要調査も同時に実施しているため、購入を希望しても売払できない場合がある。

2. 提出先

郵送、FAX又はe-mailにて提出をお願いします。

【提出先】 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2  
総務省国際戦略局技術政策課 担当者 あて

【提出期限】 令和5年1月16日（月曜日）15時必着

【TEL】 03-5253-5725（担当者直通）

【FAX】 03-5253-5732

【e-mail】 mic\_scope@ml.soumu.go.jp